

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2020年6月25日(25.06.2020)



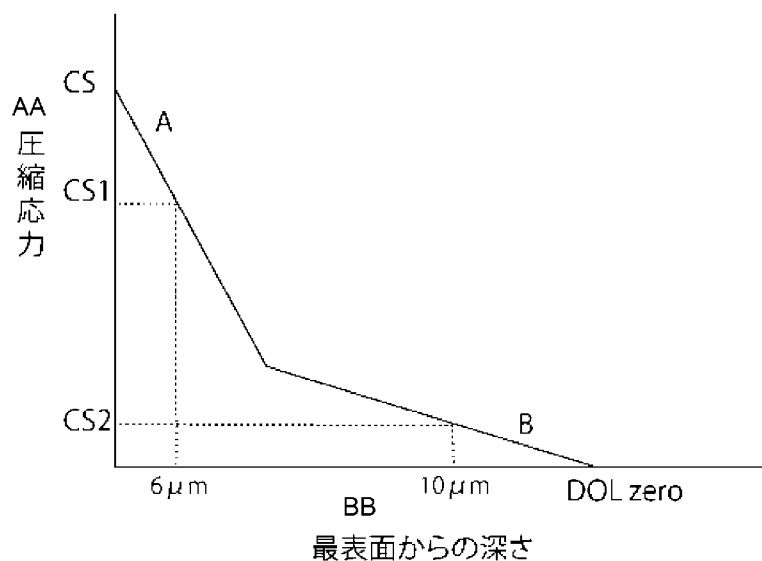
(10) 国際公開番号

WO 2020/129230 A1

- (51) 国際特許分類:
C03C 21/00 (2006.01) *C03C 10/02* (2006.01) Kohei); 〒2525286 神奈川県相模原市中央区小山1丁目15番30号 Kanagawa (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2018/047163 (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (22) 国際出願日: 2018年12月21日(21.12.2018)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (71) 出願人:株式会社 オハラ(OHARA INC.) [JP/JP]; 〒2525286 神奈川県相模原市中央区小山一丁目15番30号 Kanagawa (JP).
- (72) 発明者:八木俊剛(YAGI Toshitaka); 〒2525286 神奈川県相模原市中央区小山1丁目15番30号 Kanagawa (JP). 小笠原康平(OGASAWARA

(54) Title: CRYSTALLIZED GLASS SUBSTRATE

(54) 発明の名称: 結晶化ガラス基板



AA Compressive stress
BB Depth from outermost surface

(57) Abstract: A crystallized glass substrate having a compressive stress layer on its surface, wherein where a depth at which the surface compressive stress of the compressive stress layer becomes 0 MPa is defined as a stress depth DOLzero, a gradient A of the surface compressive stress at a depth of 6 μm from the outermost surface in the compressive stress layer is 50.0-110.0 MPa/μm, a gradient B of the surface compressive stress from a depth of (the stress depth DOLzero - 10 μm) to the stress depth DOLzero is 2.5-15.0 MPa/μm, and a hardness at the indentation depth of the outermost surface

[続葉有]

WO 2020/129230 A1

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類 :

- 一 国際調査報告 (条約第21条(3))

of 20 nm is 7.50-9.50 GPa.

(57) 要約 : 表面に圧縮応力層を有する結晶化ガラス基板であって、前記圧縮応力層の表面圧縮応力が 0 MPa となるときの深さを応力深さ DOL_{zero} とするとき、前記圧縮応力層において、最表面から 6 μm までの深さの表面圧縮応力の勾配 A が 50.0 ~ 110.0 MPa / μm であり、(前記応力深さ DOL_{zero} - 10 μm) の深さから前記応力深さ DOL_{zero} までの表面圧縮応力の勾配 B が 2.5 ~ 15.0 MPa / μm であり、前記最表面の押し込み深さ 20 nm の硬さが、7.50 ~ 9.50 GPa である結晶化ガラス基板。

明 細 書

発明の名称：結晶化ガラス基板

技術分野

[0001] 本発明は、表面に圧縮応力層を有する結晶化ガラス基板に関する。

背景技術

[0002] スマートフォン、タブレット型PCなどの携帯電子機器には、ディスプレイを保護するためのカバーガラスが使用されている。また、車載用の光学機器にも、レンズを保護するためのプロテクターが使用されている。さらに、近年、電子機器の外装となる筐体などへの利用も求められている。そして、これらの機器がより過酷な使用に耐えうるよう、より高い硬度を有する材料の要求が強まっている。

[0003] 従来から、保護部材用途などの材料として化学強化ガラスが用いられている。しかし、従来の化学強化ガラスは、ガラス表面から垂直に入る亀裂に非常に弱いため、携帯機器が落下した際に破損する事故が多く発生し、問題となっている。さらに、破損の際、粉々に粉砕して飛び散るとけがの恐れがあり危険であった。破壊時に大きな破片となることが求められている。

[0004] 特許文献1には、情報記録媒体用結晶化ガラス基板が開示されている。この結晶化ガラス基板は、化学強化を施す場合、十分な圧縮応力値が得られなかった。

先行技術文献

特許文献

[0005] 特許文献1：特開2014-114200号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0006] 本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものである。本発明の目的は、硬く割れ難い結晶化ガラス基板を得ることにある。

[0007] 本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意研究を重ねた結果、混合酸

により化学強化することにより圧縮応力層の表面圧縮応力を高くしながら中心圧縮応力を低くでき、耐衝撃性が高くとえ衝撃により破壊しても木端微塵（爆発破壊）になり難い結晶化ガラス基板が得られることを見出し、本発明を完成するに至った。具体的には、本発明は以下を提供する。

[0008] (構成1)

表面に圧縮応力層を有する結晶化ガラス基板であって、
前記圧縮応力層の表面圧縮応力が 0 MPa となるときの深さを応力深さ DOL_{zero} とするとき、
前記圧縮応力層において、最表面から $6\ \mu\text{m}$ までの深さの表面圧縮応力の勾配 A が $50.0\sim 110.0\text{ MPa}/\mu\text{m}$ であり、
(前記応力深さ $DOL_{zero}-10\ \mu\text{m}$)の深さから前記応力深さ DOL_{zero} までの表面圧縮応力の勾配 B が $2.5\sim 15.0\text{ MPa}/\mu\text{m}$ であり、
前記最表面の押し込み深さ 20 nm の硬さが、 $7.50\sim 9.50\text{ GPa}$ である結晶化ガラス基板。

(構成2)

表面に圧縮応力層を有する結晶化ガラス基板であって、
前記圧縮応力層の表面圧縮応力が 0 MPa となるときの深さを応力深さ DOL_{zero} とするとき、
前記圧縮応力層において、最表面から $6\ \mu\text{m}$ までの深さの表面圧縮応力の勾配 A が $50.0\sim 110.0\text{ MPa}/\mu\text{m}$ であり、
(前記応力深さ $DOL_{zero}-10\ \mu\text{m}$)の深さから前記応力深さ DOL_{zero} までの表面圧縮応力の勾配 B が $2.5\sim 15.0\text{ MPa}/\mu\text{m}$ であり、
前記最表面の押し込み深さ 100 nm の硬さが、 $8.00\sim 9.50\text{ GPa}$ である結晶化ガラス基板。

(構成3)

表面に圧縮応力層を有する結晶化ガラス基板であって、
前記圧縮応力層の表面圧縮応力が 0 MPa となるときの深さを応力深さ DOL_{zero} とするとき、

前記圧縮応力層において、最表面から6 μm までの深さの表面圧縮応力の勾配Aが50.0～110.0 MPa/ μm であり、

(前記応力深さDOLzero-10 μm)の深さから前記応力深さDOLzeroまでの表面圧縮応力の勾配Bが2.5～15.0 MPa/ μm であり、

前記圧縮応力層の最表面の表面圧縮応力CSが900.0～1200.0 MPaである結晶化ガラス基板。

(構成4)

前記応力深さDOLzeroが30.0～70.0 μm であり、

前記圧縮応力層の最表面の表面圧縮応力CSが870.0～1150.0 MPaであり、

中心圧縮応力CTが35.0～70.0 MPaである構成1又は2記載の結晶化ガラス基板。

(構成5)

酸化物換算の重量%で、

SiO₂成分を40.0%～70.0%、

Al₂O₃成分を11.0%～25.0%、

Na₂O成分を5.0%～19.0%、

K₂O成分を0%～9.0%、

MgO成分およびZnO成分から選択される1以上を1.0%～18.0%、

CaO成分を0%～3.0%、並びに

TiO₂成分を0.5%～12.0%、

を含有する構成1～4のいずれか記載の結晶化ガラス基板。

(構成6)

前記結晶化ガラス基板の厚さが、0.1～1.0 mmである構成1～5のいずれか記載の結晶化ガラス基板。

[0009] 本発明によれば、硬く割れ難い結晶化ガラス基板を得ることができる。

[0010] 本発明の結晶化ガラス基板は、電子機器のディスプレイやレンズのカバーガラス、車載用の光学機器用レンズプロテクター、外枠部材または筐体、光

学レンズ材料、その他各種部材に使用できる。

図面の簡単な説明

[0011] [図1]本発明の結晶化ガラス基板の、最表面からの深さに対する、圧縮応力の変化の一例を示す図である。

発明を実施するための形態

[0012] 以下、本発明の結晶化ガラス基板の実施形態および実施例について詳細に説明するが、本発明は、以下の実施形態および実施例に何ら限定されるものではなく、本発明の目的の範囲内において、適宜変更を加えて実施することができる。

[0013] [結晶化ガラス基板]

本発明の結晶化ガラス基板は、結晶化ガラスを母材（結晶化ガラス母材ともいう）とし、表面に圧縮応力層を有する。圧縮応力層は、結晶化ガラス母材をイオン交換処理することにより形成することができる。圧縮応力層は基板の最表面から内側に所定の厚みで形成され、圧縮応力は最表面が最も高く、内側に向かって減少しゼロとなる。

[0014] 図1は、本発明の結晶化ガラス基板の表面部分にある圧縮応力層における最表面からの深さ（ μm ）に対する、圧縮応力（MPa）の変化の一例を示す図である。深さゼロは最表面を表す。最表面の圧縮応力（最表面圧縮応力ともいう）をCSで、圧縮応力が0MPaのときの圧縮応力層の深さ（応力深さともいう）をDOLzeroで表す。図1では、最表面から内側へ急に（大きな傾きで）圧縮応力が減った後、緩やかに（小さな傾きで）圧縮応力が減る。

[0015] 具体的には、最表面から6 μm までの深さの圧縮応力の勾配Aは50.0～110.0MPa/ μm であり、好ましくは60.0～105.0MPa/ μm 、または70.0～100.0MPa/ μm である。（応力深さDOLzero-10 μm ）の深さから応力深さDOLzeroまでの圧縮応力の勾配Bは2.5～15.0MPa/ μm であり、好ましくは3.0～13.0MPa/ μm 、または3.5～12.0MPa/ μm である。図1において、最

表面から深さ $6\ \mu\text{m}$ の圧縮応力を $CS1$ としたとき、勾配 A は、 $(CS - CS1) / 6$ で求められる。応力深さ DOL_{zero} から $10\ \mu\text{m}$ 浅い部位の圧縮応力を $CS2$ としたとき、勾配 B は、 $CS2 / 10$ で求められる。

[0016] 圧縮応力層の最表面の圧縮応力 CS は、通常 $870.0 \sim 1200.0\ \text{MPa}$ であり、例えば、 $900.0 \sim 1200.0\ \text{MPa}$ 、 $930.0 \sim 1150.0\ \text{MPa}$ 、 $950.0 \sim 1100.0\ \text{MPa}$ 、または $960.0 \sim 1050.0\ \text{MPa}$ とすることができる。

[0017] 曲線解析で求めた圧縮深さ DOL_{zero} は、 $30.0 \sim 70.0\ \mu\text{m}$ であってよく、例えば $35.0 \sim 60.0\ \mu\text{m}$ 、または $38.0 \sim 58.0\ \mu\text{m}$ とすることができる。

[0018] 直線解析で求めた圧縮深さ DOL は、 $40.0 \sim 80.0\ \mu\text{m}$ であってよく、例えば $45.0 \sim 75.0\ \mu\text{m}$ 、または $50.0 \sim 70.0\ \mu\text{m}$ とすることができる。

[0019] 曲線解析で求めた中心応力 CT は、 $35.0 \sim 70.0\ \text{MPa}$ であってよく、例えば、 $38.0 \sim 65.0\ \text{MPa}$ 、または $40.0 \sim 60.0\ \text{MPa}$ とすることができる。

[0020] 結晶化ガラス基板の押し込み深さ $20\ \text{nm}$ の硬さは、好ましくは $7.50 \sim 9.50\ \text{GPa}$ であり、より好ましくは $7.80 \sim 9.30\ \text{GPa}$ であり、さらに好ましくは $8.00 \sim 9.10\ \text{GPa}$ である。

結晶化ガラス基板の最表面から深さ $50\ \text{nm}$ まで押し込んだ時の硬さ（押し込み深さ $50\ \text{nm}$ の硬さ）は、好ましくは $7.50 \sim 9.50\ \text{GPa}$ であり、より好ましくは $7.80 \sim 9.30\ \text{GPa}$ であり、さらに好ましくは $8.00 \sim 9.10\ \text{GPa}$ である。

結晶化ガラス基板の押し込み深さ $100\ \text{nm}$ の硬さは、好ましくは $8.00 \sim 9.50\ \text{GPa}$ であり、より好ましくは $8.30 \sim 9.30\ \text{GPa}$ であり、さらに好ましくは $8.50 \sim 9.10\ \text{GPa}$ である。

結晶化ガラス基板の押し込み深さ $20\ \text{nm}$ の硬さは、好ましくは $8.00 \sim 9.50\ \text{GPa}$ であり、より好ましくは $8.30 \sim 9.30\ \text{GPa}$ であり

、さらに好ましくは8.50～9.10 GPaである。

上記の硬さは実施例に記載の方法で求めることができる。

- [0021] 圧縮応力層が、上記の応力勾配A、B、および硬さおよび／または最表面圧縮応力CSを有すると、基板は破壊し難くなる。応力深さ、応力勾配、硬さ、最表面圧縮応力および中心応力は、組成、基板の厚さ、および化学強化条件を調整することにより調整できる。
- [0022] 結晶化ガラス基板の厚さの下限は、好ましくは0.10 mm以上、より好ましくは0.30 mm以上、より好ましくは0.40 mm以上、さらに好ましくは0.50 mm以上であり、結晶化ガラス基板の厚さの上限は、好ましくは1.00 mm以下、より好ましくは0.90 mm以下、より好ましくは0.70 mm以下であり、さらに好ましくは0.60 mm以下である。
- [0023] 結晶化ガラスは、結晶相とガラス相を有する材料であり、非晶質固体とは区別される。一般的に、結晶化ガラスの結晶相は、X線回折分析のX線回折図形において現れるピークの角度、および必要に応じてTEMEDXを用いて判別される。
- [0024] 結晶化ガラスは、例えば、結晶相として $MgAl_2O_4$ 、 $MgTi_2O_4$ 、 $MgTi_2O_5$ 、 Mg_2TiO_4 、 Mg_2SiO_4 、 $MgAl_2Si_2O_8$ 、 $Mg_2Al_4Si_5O_{18}$ 、 Mg_2TiO_5 、 $MgSiO_3$ 、 $NaAlSiO_4$ 、 $FeAl_2O_4$ およびこれらの固溶体から選ばれる1以上を含有する。
- [0025] 結晶化ガラスにおける平均結晶径は、例えば4～15 nmであり、5～13 nmまたは6～10 nmとすることができる。平均結晶径が小さいと研磨後の表面粗さRaを数Åレベルにスムーズに加工しやすくできる。また、透過率が高くなる。
- [0026] 結晶化ガラスを構成する各成分の組成範囲を以下に述べる。本明細書中において、各成分の含有量は、特に断りがない場合、全て酸化物換算の重量％で表示する。ここで、「酸化物換算」とは、結晶化ガラス構成成分が全て分解され酸化物へ変化すると仮定した場合に、当該酸化物の総重量を100重量％としたときの、結晶化ガラス中に含有される各成分の酸化物の量を、重

量%で表記したものである。

- [0027] 母材となる結晶化ガラスは、好ましくは、酸化物換算の重量%で、
SiO₂成分を40.0%~70.0%、
Al₂O₃成分を11.0%~25.0%、
Na₂O成分を5.0%~19.0%、
K₂O成分を0%~9.0%、
MgO成分およびZnO成分から選択される1以上を1.0%~18.0%、
CaO成分を0%~3.0%、
TiO₂成分を0.5%~12.0%、
を含有する。
- [0028] SiO₂成分は、より好ましくは45.0%~65.0%、さらに好ましくは50.0%~60.0%含まれる。
Al₂O₃成分は、より好ましくは13.0%~23.0%含まれる。
Na₂O成分は、より好ましくは8.0%~16.0%含まれる。9.0%以上または10.5%以上としてもよい。
K₂O成分は、より好ましくは0.1%~7.0%、さらに好ましくは1.0%~5.0%含まれる。
MgO成分およびZnO成分から選択される1以上は、より好ましくは2.0%~15.0%、さらに好ましくは3.0%~13.0%、特に好ましくは5.0%~11.0%含まれる。MgO成分およびZnO成分から選択される1以上は、MgO成分単独、ZnO成分単独またはその両方でよいが、好ましくはMgO成分のみである。
CaO成分は、より好ましくは0.01%~3.0%、さらに好ましくは0.1%~2.0%含まれる。
TiO₂成分は、より好ましくは1.0%~10.0%、さらに好ましくは2.0%~8.0%含まれる。
結晶化ガラスは、Sb₂O₃成分、SnO₂成分およびCeO₂成分から選択される1以上を0.01%~3.0%（好ましくは0.03%~2.0%、

さらに好ましくは0.05%~1.0%)含むことができる。

上記の配合量は適宜組み合わせることができる。

[0029] SiO₂成分、Al₂O₃成分、Na₂O成分、MgO成分およびZnO成分から選択される1以上、TiO₂成分を合わせて90%以上、好ましくは95%以上、より好ましくは98%以上、さらに好ましくは98.5%以上とできる。

SiO₂成分、Al₂O₃成分、Na₂O成分、K₂O成分、MgO成分およびZnO成分から選択される1以上、CaO成分、TiO₂成分、並びにSb₂O₃成分、SnO₂成分およびCeO₂成分から選択される1以上を合わせて90%以上、好ましくは95%以上、より好ましくは98%以上、さらに好ましくは99%以上とできる。これら成分で100%を占めてもよい。

[0030] 結晶化ガラスは、本発明の効果を損なわない範囲で、ZrO₂成分を含んでもよいし、含まなくてもよい。配合量は、0~5.0%、0~3.0%または0~2.0%とできる。

また、結晶化ガラスは、本発明の効果を損なわない範囲で、B₂O₃成分、P₂O₅成分、BaO成分、FeO成分、SnO₂成分、Li₂O成分、SrO成分、La₂O₃成分、Y₂O₃成分、Nb₂O₅成分、Ta₂O₅成分、WO₃成分、TeO₂成分、Bi₂O₃成分をそれぞれ含んでもよいし、含まなくてもよい。配合量は、各々、0~2.0%、0以上2.0%未満または0~1.0%とできる。

[0031] 本発明の結晶化ガラスは、清澄剤として、Sb₂O₃成分、SnO₂成分、CeO₂成分の他、As₂O₃成分、およびF、Cl、NO_x、SO_xの群から選択された一種または二種以上を含んでもよいし、含まなくてもよい。ただし、清澄剤の含有量は、好ましくは0.5%以下、より好ましくは0.2%以下、最も好ましくは0.1%以下を上限とする。

[0032] また、母材となる結晶化ガラスは、好ましくは、酸化物換算のモル%で、SiO₂成分を43.0モル%~73.0モル%、Al₂O₃成分を4.0モル%~18.0モル%、

Na₂O成分を5.0モル%~19.0モル%、
K₂O成分を0モル%~9.0モル%、
MgO成分およびZnO成分から選択される1以上を2.0モル%~22.0モル%、
CaO成分を0モル%~3.0モル%、
TiO₂成分を0.5モル%~11.0モル%、
を含有する。

SiO₂成分、Al₂O₃成分、Na₂O成分、MgO成分およびZnO成分から選択される1以上、TiO₂成分を合わせて90モル%以上、好ましくは95モル%以上、より好ましくは98モル%以上、さらに好ましくは99モル%以上とできる。

[0033] 本発明の結晶化ガラスには、上述されていない他の成分を、本発明の結晶化ガラスの特性を損なわない範囲で、必要に応じ、添加することができる。例えば、本発明の結晶化ガラス（及び基板）は無色透明であってよいが、結晶化ガラスの特性を損なわない範囲にてガラスを着色することができる。

[0034] さらに、Pb、Th、Tl、Os、Be及びSeの各成分は、近年有害な化学物質として使用を控える傾向にあるため、これらを実質的に含有しないことが好ましい。

[0035] [製造方法]

本発明の結晶化ガラス基板は、以下の方法で作製できる。すなわち、原料を均一に混合し、熔解成形して原ガラスを製造する。次にこの原ガラスを結晶化して結晶化ガラス母材を作製する。さらに結晶化ガラス母材を化学強化する。

[0036] 原ガラスは、熱処理しガラス内部に結晶を析出させる。この熱処理は、1段階でもよく2段階の温度で熱処理してもよい。

2段階熱処理では、まず第1の温度で熱処理することにより核形成工程を行い、この核形成工程の後に、核形成工程より高い第2の温度で熱処理することにより結晶成長工程を行う。

1段階熱処理では、1段階の温度で核形成工程と結晶成長工程を連続的に行う。通常、所定の熱処理温度まで昇温し、当該熱処理温度に達した後的一定時間その温度を保持し、その後、降温する。

2段階熱処理の第1の温度は600℃～750℃が好ましい。第1の温度での保持時間は30分～2000分が好ましく、180分～1440分がより好ましい。

2段階熱処理の第2の温度は650℃～850℃が好ましい。第2の温度での保持時間は30分～600分が好ましく、60分～300分がより好ましい。

1段階の温度で熱処理する場合、熱処理の温度は600℃～800℃が好ましく、630℃～770℃がより好ましい。また、熱処理の温度での保持時間は、30分～500分が好ましく、60分～300分がより好ましい。

[0037] 結晶化ガラス母材から、例えば研削および研磨加工の手段等を用いて、薄板状結晶化ガラス母材を作製できる。

[0038] この後、化学強化法によるイオン交換により、結晶化ガラス母材に圧縮応力層を形成する。

[0039] 結晶化ガラス母材をカリウム塩とナトリウム塩の混合溶融塩（混合浴）で化学強化し、さらに、混合浴に続けて、カリウム塩の単独の混合溶融塩（単独浴）で化学強化する。具体的には、例えば、結晶化ガラス母材を、カリウムまたはナトリウムを含有する塩、例えば硝酸カリウム（ KNO_3 ）と硝酸ナトリウム（ NaNO_3 ）などの混合塩または複合塩を350～600℃（好ましくは380～570℃、より好ましくは400～500℃、さらに好ましくは430～490℃）に加熱した溶融塩に、100分以上、例えば200分～800分、好ましくは300分～700分、さらに好ましくは450～550分接触または浸漬させる。カリウム塩とナトリウム塩の混合割合は、例えば、重量比で、1：1～50：1、1.5：1～30：1、または2：1～20：1または3：1～15：1とする。さらに、好ましくは、続けて、カリウムを含有する塩、例えば硝酸カリウム（ KNO_3 ）を380～550

℃（より好ましくは400～500℃、さらに好ましくは430～490℃）に加熱した熔融塩に、短時間、例えば、1分以上、3分～40分、4分～30分、又は5分～20分接触または浸漬させる。このような化学強化により、表面付近に存在する成分と、熔融塩に含まれる成分とのイオン交換反応が進行する。この結果、表面部に圧縮応力層が形成される。

実施例

[0040] 実施例1, 2

結晶化ガラスの各成分の原料として各々相当する酸化物、水酸化物、炭酸塩、硝酸塩、弗化物、塩化物、メタリン酸化合物等の原料を選定し、これらの原料を以下の組成の割合になるように秤量して均一に混合した。

（酸化物換算の重量％）

SiO₂成分を54％、Al₂O₃成分を18％、Na₂O成分を12％、K₂O成分を2％、MgO成分を8％、CaO成分を1％、TiO₂成分を5％、Sb₂O₃成分を0.1％

[0041] 次に、混合した原料を白金坩堝に投入し熔融した。その後、熔融したガラスを攪拌して均質化してから金型に鋳込み、徐冷して原ガラスを作製した。

[0042] 得られた原ガラスに対し、核形成および結晶化のために、1段階の熱処理（650～730℃、5時間）を施して母材となる結晶化ガラスを作製した。得られた結晶化ガラスについて、200kV電界放射型透過電子顕微鏡FE-TEM（日本電子製JEM2100F）による解析を行った結果、平均結晶径6～9nmの析出結晶を観察した。さらに電子回折像による格子像確認、EDXによる解析を行い、MgAl₂O₄、MgTi₂O₄の結晶相が確認された。平均結晶径は、透過電子顕微鏡を用いて、180×180nm²の範囲内の結晶粒子の結晶径を求め平均値を計算して求めた。

[0043] 作製した結晶化ガラス母材について切断および研削を行い、厚さ0.61mmおよび0.54mmの基板となるように対面平行研磨した。結晶化ガラス母材は無色透明であった。

[0044] 対面平行研磨した結晶化ガラス母材に、化学強化を行って、結晶化ガラス

基板を得た。具体的には、実施例1では、 $\text{KNO}_3 : \text{NaNO}_3 = 3 : 1$ （重量比）の混合比率の KNO_3 と NaNO_3 の混合溶融塩中に、 460°C で500分浸漬した後、 KNO_3 のみの溶融塩中に、 460°C で15分浸漬した。実施例2では、 KNO_3 と NaNO_3 の混合比率を $\text{KNO}_3 : \text{NaNO}_3 = 10 : 1$ （重量比）に変えた他は実施例1と同じように化学強化した。

[0045] 得られた基板について以下の評価をした。

(1) 結晶化ガラス基板の圧縮応力層の厚さ（応力深さDOLzero）とその圧縮応力層の最表面からDOLzeroまでの表面圧縮応力値を、折原製作所製のガラス表面応力計FSM-6000LEを用いて測定した。試料の屈折率1.54、光学弾性定数29.658 [(nm/cm)/MPa]で算出した。最表面から6 μm までの深さの表面圧縮応力の勾配A (MPa/ μm)と、（応力深さDOLzero-10 μm ）の深さから応力深さDOLzeroまでの表面圧縮応力の勾配B (MPa/ μm)を求めた。中心圧縮応力値（CT）は、曲線解析（Curve analysis）により求めた。さらに、直線解析によっても圧縮応力層の厚さ（応力深さDOL）を求めた。結果を表1に示す。

[0046] (2) ブルカー社製ナノインデンテーションシステム（TI Premier）を用いて、基板の最表面から深さ20nm, 50nm, 100nm, 200nmまで押し込んだ時の硬さを測定した。結果を表1に示す。

[0047] (3) 結晶化ガラス基板について、以下の方法でサンドペーパーを用いた落球試験を行った。この落球試験はアスファルト上への落下を擬している。

大理石の基台の上に粗さ#180のサンドペーパーを敷き、結晶化ガラス基板（縦15cm×横7cm）を置いた。そして、16.5gのSUS製鉄球を、基板から10mm（1cm）の高さから基板に落下した。落下後、基板が破壊しなければ、高さを10mm（1cm）高くし、同様の試験を破壊するまで継続した。破壊後、破片の状態を観察した。結果を表2に示す。破壊しないときは○、破壊したときは×で示す。

[0048] 破片の状態を以下の基準で評価をした。結果を表2に示す。

A : 1 c m²以上の破片が4個以上、又は10 c m²以上の破片が1個以上

B : 1 c m²以上の破片が1～3個

C : 1 c m²以上の破片が0個（全て1 c m²未満の細かい破片であった）

表2から本発明の基板は硬く破壊し難く、たとえ破壊したとしても木端微塵になり難いことがわかる。

[0049] 比較例1, 2

比較例1, 2ではアモルファスガラスを用いた。

ガラスの各成分の原料として各々相当する酸化物、水酸化物、炭酸塩、硝酸塩、弗化物、塩化物、メタ燐酸化合物等の原料を選定し、これらの原料を以下の組成の割合になるように秤量して均一に混合した。

（比較例1の酸化物換算の重量%）

S i O₂成分を62.4%、A l₂O₃成分を21%、N a₂O成分を12%、K₂O成分を0.1%、M g O成分を1.5%、B₂O₃成分を2.9%、S b₂O₃成分を0.1%

（比較例2の酸化物換算の重量%）

S i O₂成分を62.2%、A l₂O₃成分を16%、N a₂O成分を8.3%、K₂O成分を5.7%、M g O成分を4.8%、B₂O₃成分を2.9%、S b₂O₃成分を0.1%

[0050] 次に、混合した原料を白金坩堝に投入し溶融した。その後、溶融したガラスを攪拌して均質化してから金型に鋳込み、徐冷して原ガラスを作製した。

[0051] 得られた原ガラスに対し、アニール処理を行いガラスに残存する歪を取り除いた。作製したアモルファスガラス母材について切断および研削を行い、厚さ0.66mmとなるように対面平行研磨した。アモルファスガラス母材は無色透明であった。

[0052] 対面平行研磨したアモルファスガラス母材に、化学強化を行って、アモルファスガラス基板を得た。具体的には、比較例1では、K N O₃ : N a N O₃ = 2 : 1（重量比）の混合比率のK N O₃とN a N O₃の混合溶融塩中に、450℃で300分浸漬した後、K N O₃のみの溶融塩中に、450℃で15分

浸漬した。比較例2では、 $\text{KNO}_3 : \text{NaNO}_3 = 1 : 1$ （重量比）の混合比率の KNO_3 と NaNO_3 の混合熔融塩中に、 450°C で500分浸漬した後、 KNO_3 のみの熔融塩中に、 410°C で15分浸漬した。

[0053] 得られた基板について以下の評価をした。

(1) アモルファスガラス基板の圧縮応力層の厚さ（応力深さDOLzero）とその圧縮応力層の最表面からDOLzeroまでの表面圧縮応力値を、折原製作所製のガラス表面応力計FSM-6000LEを用いて測定した。比較例1では試料の屈折率1.50、光学弾性定数30.3 [(nm/cm)/MPa]で算出した。比較例2では試料の屈折率1.51、光学弾性定数28.2 [(nm/cm)/MPa]で算出した。最表面から6 μm までの深さの表面圧縮応力の勾配A (MPa/ μm)と、(応力深さDOLzero-10 μm)の深さから応力深さDOLzeroまでの表面圧縮応力の勾配B (MPa/ μm)を求めた。中心圧縮応力値(CT)は、曲線解析(Curve analysis)により求めた。さらに、直線解析によっても圧縮応力層の厚さ(応力深さDOL)を求めた。結果を表1に示す。

[0054] (2) 実施例1, 2と同様にして、押し込み硬さを測定した。結果を表1に示す。

[0055] (3) 実施例1, 2と同様にして、落球試験を実施した。結果を表2に示す。

[0056] [表1]

	実施例1	実施例2	比較例1	比較例2
材料厚み [mm]	0.61	0.54	0.66	0.66
CS [MPa]	993.3	1027.8	841.5	828.7
CT [MPa]	43.9	55.4	67.9	33.0
DOLzero [μm]	54.0	41.5	75.7	62.3
最表面 to 6 μm [ΔMPa]	567.3	453.7	225.8	486.8
勾配A	94.6	75.6	37.6	81.1
DOLzero-10 to DOLzero [ΔMPa]	42.8	95.5	33.1	20.6
勾配B	4.3	9.6	3.3	2.1
直線解析によるDOL [μm]	64.0	57.3	84.0	90.4
硬さ 押し込み深さ20nm [GPa]	8.44	8.94	6.94	7.08
硬さ 押し込み深さ50nm [GPa]	8.75	8.72	7.45	7.13
硬さ 押し込み深さ100nm [GPa]	8.81	8.75	7.60	7.13
硬さ 押し込み深さ200nm [GPa]	8.94	8.83	8.03	7.50

[0057] [表2]

		実施例1	実施例2	比較例1	比較例2
鋼球落下 試験結果 (mm)	10	○	○	○	○
	20	○	○	○	○
	30	○	○	○	×
	40	○	○	×	
	50	○	○		
	60	○	○		
	70	○	○		
	80	×	×		
破片の状態		A	A	C	A

[0058] 上記に本発明の実施形態及び／又は実施例を幾つか詳細に説明したが、当業者は、本発明の新規な教示及び効果から実質的に離れることなく、これら例示である実施形態及び／又は実施例に多くの変更を加えることが容易である。従って、これらの多くの変更は本発明の範囲に含まれる。

この明細書に記載の文献の内容を全てここに援用する。

請求の範囲

[請求項1]

表面に圧縮応力層を有する結晶化ガラス基板であって、
前記圧縮応力層の表面圧縮応力が 0 MPa となるときの深さを応力深さ $DOL\ zero$ とするとき、
前記圧縮応力層において、最表面から $6\ \mu\text{m}$ までの深さの表面圧縮応力の勾配 A が $50.0\sim 110.0\text{ MPa}/\mu\text{m}$ であり、
(前記応力深さ $DOL\ zero - 10\ \mu\text{m}$)の深さから前記応力深さ $DOL\ zero$ までの表面圧縮応力の勾配 B が $2.5\sim 15.0\text{ MPa}/\mu\text{m}$ であり、
前記最表面の押し込み深さ 20 nm の硬さが、 $7.50\sim 9.50\text{ GPa}$ である結晶化ガラス基板。

[請求項2]

表面に圧縮応力層を有する結晶化ガラス基板であって、
前記圧縮応力層の表面圧縮応力が 0 MPa となるときの深さを応力深さ $DOL\ zero$ とするとき、
前記圧縮応力層において、最表面から $6\ \mu\text{m}$ までの深さの表面圧縮応力の勾配 A が $50.0\sim 110.0\text{ MPa}/\mu\text{m}$ であり、
(前記応力深さ $DOL\ zero - 10\ \mu\text{m}$)の深さから前記応力深さ $DOL\ zero$ までの表面圧縮応力の勾配 B が $2.5\sim 15.0\text{ MPa}/\mu\text{m}$ であり、
前記最表面の押し込み深さ 100 nm の硬さが、 $8.00\sim 9.50\text{ GPa}$ である結晶化ガラス基板。

[請求項3]

表面に圧縮応力層を有する結晶化ガラス基板であって、
前記圧縮応力層の表面圧縮応力が 0 MPa となるときの深さを応力深さ $DOL\ zero$ とするとき、
前記圧縮応力層において、最表面から $6\ \mu\text{m}$ までの深さの表面圧縮応力の勾配 A が $50.0\sim 110.0\text{ MPa}/\mu\text{m}$ であり、
(前記応力深さ $DOL\ zero - 10\ \mu\text{m}$)の深さから前記応力深さ $DOL\ zero$ までの表面圧縮応力の勾配 B が $2.5\sim 15.0\text{ MPa}/\mu\text{m}$

mであり、

前記圧縮応力層の最表面の表面圧縮応力CSが900.0～1200.0MPaである結晶化ガラス基板。

[請求項4]

前記応力深さDOLzeroが30.0～70.0 μ mであり、

前記圧縮応力層の最表面の表面圧縮応力CSが870.0～1150.0MPaであり、

中心圧縮応力CTが35.0～70.0MPaである請求項1又は2記載の結晶化ガラス基板。

[請求項5]

酸化物換算の重量%で、

SiO₂成分を40.0%～70.0%、

Al₂O₃成分を11.0%～25.0%、

Na₂O成分を5.0%～19.0%、

K₂O成分を0%～9.0%、

MgO成分およびZnO成分から選択される1以上を1.0%～18.0%、

CaO成分を0%～3.0%、並びに

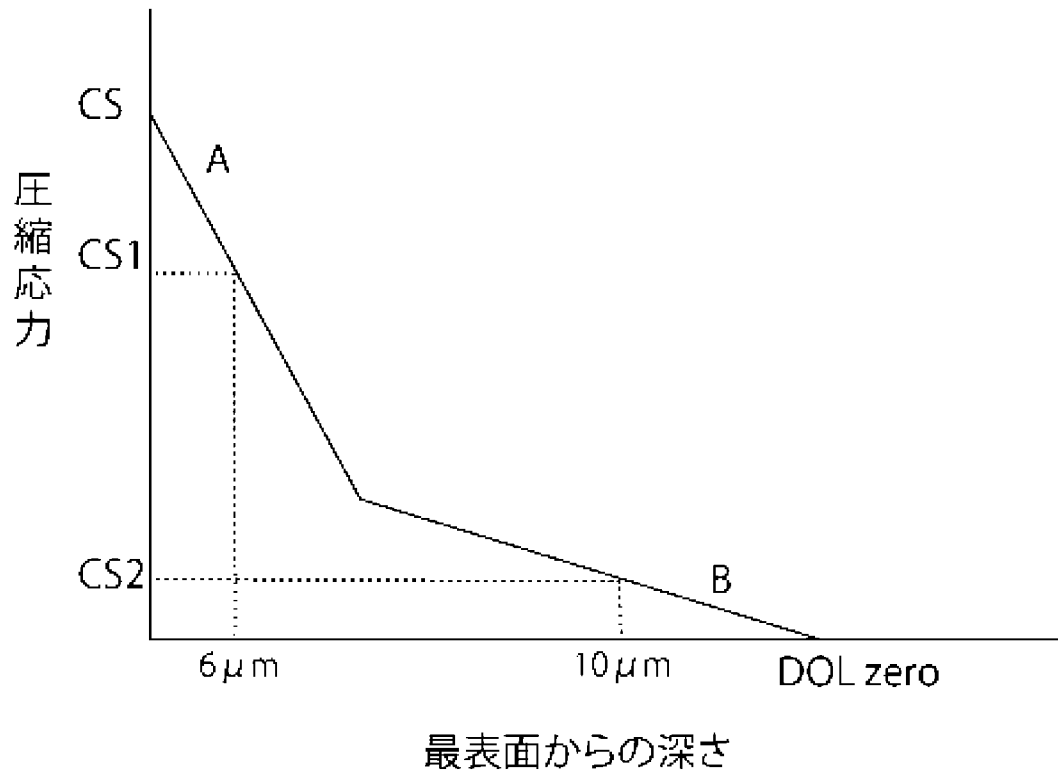
TiO₂成分を0.5%～12.0%、

を含有する請求項1～4のいずれか記載の結晶化ガラス基板。

[請求項6]

前記結晶化ガラス基板の厚さが、0.1～1.0mmである請求項1～5のいずれか記載の結晶化ガラス基板。

[図1]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2018/047163

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl. C03C21/00 (2006.01) i, C03C10/02 (2006.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl. C03C21/00, C03C10/00-10/16

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan	1922-1996
Published unexamined utility model applications of Japan	1971-2019
Registered utility model specifications of Japan	1996-2019
Published registered utility model applications of Japan	1994-2019

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	WO 2018/154973 A1 (OHARA INC.) 30 August 2018, paragraphs [0039]-[0049] (Family: none)	1-6
Y	WO 2017/126605 A1 (ASAHI GLASS CO., LTD.) 27 July 2017, paragraph [0151] & US 2018/0319706 A1, paragraph [0213] & CN 108473369 A & KR 10-2018-0098472 A	1-6

Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	
“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date	“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	“&” document member of the same patent family
“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search 29.01.2019	Date of mailing of the international search report 12.02.2019
---	--

Name and mailing address of the ISA/ Japan Patent Office 3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915, Japan	Authorized officer Telephone No.
--	---

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2018/047163

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2017-506207 A (CORNING INC.) 02 March 2017, paragraphs [0036], [0062]-[0071], fig. 6, 8, 10 & WO 2015/127483 A2, paragraphs [0048], [0074]-[0083], fig. 6, 8, 10 & US 2015/0030834 A1 & CN 106232541 A & KR 10-2017-0015876 A	1-6
E, X	WO 2019/003565 A1 (OHARA INC.) 03 January 2019, examples & JP 2019-6663 A	1-6

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl. C03C21/00(2006.01)i, C03C10/02(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl. C03C21/00, C03C10/00-10/16

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2019年
日本国実用新案登録公報	1996-2019年
日本国登録実用新案公報	1994-2019年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	WO 2018/154973 A1 (株式会社オハラ) 2018.08.30, [0039]-[0049] (ファミリーなし)	1-6
Y	WO 2017/126605 A1 (旭硝子株式会社) 2017.07.27, [0151] & US 2018/0319706 A1, [0213] & CN 108473369 A & KR 10-2018-0098472 A	1-6

C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの	「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの	「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)	「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献	「&」同一パテントファミリー文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	

国際調査を完了した日

29.01.2019

国際調査報告の発送日

12.02.2019

国際調査機関の名称及びあて先
日本国特許庁 (ISA/J P)
郵便番号 100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

永田 史泰

4 T

3029

電話番号 03-3581-1101 内線 3465

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	JP 2017-506207 A (コーニング インコーポレイテッド) 2017.03.02, [0036], [0062]-[0071], 図 6, 8, 10 & WO 2015/127483 A2, [0048], [0074]-[0083], 図 6, 8, 10 & US 2015/0030834 A1 & CN 106232541 A & KR 10-2017-0015876 A	1-6
E, X	WO 2019/003565 A1 (株式会社オハラ) 2019.01.03, 実施例 & JP 2019-6663 A	1-6